

『VACUUM 2019 真空展 (9/4～9/6)』に出展します！

芝浦メカトロニクス(株)と芝浦エレテック(株)は「VACUUM 2019 真空展」に下記のとおり出展いたします。

芝浦メカトロニクス(株)では、様々な自動車部品に機能性薄膜を成膜できるスパッタリング装置や、低温で多層膜・厚膜処理ができ、電子・光学部品に最適なスパッタリング装置を中心にご紹介いたします。初の試みとして、スパッタリング装置の詳細構造の模型も展示いたします。

芝浦エレテック(株)では、生産設備のリアルタイムの状況を把握できる IoT ツール (キノシステム[®]) や、真空ポンプを展示いたします。ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ご来場をお待ちしております。

- 記 -

日 時 : 2019年9月4日(水)～6日(金) 10時～17時

会 場 : パシフィコ横浜 (横浜市西区みなとみらい 1-1-1)

みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩 3分

展示ブース : 展示ホールD 小間番号 V-18

真空展HP : <https://biz.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>



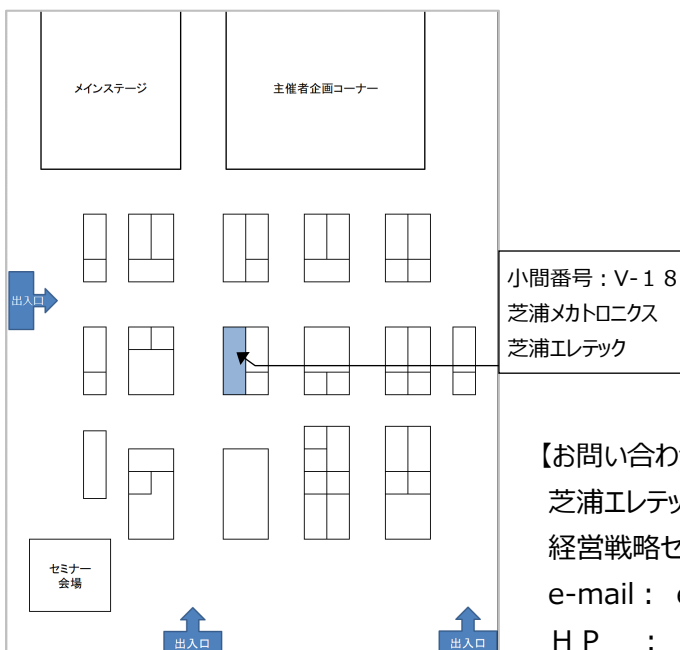
主な出展品目：

■ 芝浦メカトロニクス株式会社

- 1) 低温多層積層スパッタリング装置
- 2) 多層枚葉式スパッタリング装置

■ 芝浦エレテック株式会社

- 1) 実機展示
 - IoT ツール (キノシステム[®])
 - 真空ポンプ
- 2) パネル展示
 - IoT ツール (キノシステム[®])
 - 真空ポンプ製品ラインナップ
 - リノベーション事例



【お問い合わせ先】

芝浦エレテック株式会社

経営戦略センター 企画担当

e-mail : esc@shibaura.co.jp

HP : <https://www.shibaura.co.jp/eletec/>

- 以上 -

